

### **PCT**

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:
H01L

A2

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/17719

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum: 15. Mai 1997 (15.05.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01983

(22) Internationales Anmeldedatum: 16. Oktober 1996 (16.10.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 38 650.7

17. Oktober 1995 (17.10.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRAUN-HOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leonrodstrasse 54, D-80636 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHNEIDER, Harald [DE/DE]; Fichtenstrasse 26, D-79194 Gundelfingen (DE). SCHÖNBEIN, Clemens [DE/DE]; In den Weihermatten, D-79108 Freiburg (DE).
- (74) Anwalt: MÜNICH, Wilhelm; Münich, Rösler, Steinmann, Wilhelm-Mayr-Strasse 11, D-80689 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURE RADIATION DETECTOR, WITH TWO SPECTRAL SENSITIVITY REGIONS

(54) Bezeichnung: HALBLEITERHETEROSTRUKTUR-STRAHLUNGSDETEKTOR, MIT ZWEI SPEKTRALEN EMPFIND-LICHKEITSBEREICHEN

#### (57) Abstract

The invention relates to a semiconductor heterostructure radiation detector which has two adjacent semiconductor layer regions, sensitive in different spectral regions, in which photons each with different energies can be absorbed which optically excite charge carriers present in the semiconductor layer regions in such a manner that a photocurrent can be generated in each semiconductor layer region in relation to an external electrical voltage applied via electrodes which are provided on the semiconductor heterostructure. The invention is characterised in that the one semiconductor layer region is a photodiode and the other is a quantum well intersub-band photodetector.

#### (57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, der zwei aneinandergrenzende, in unterschiedlichen spektralen Bereichen empfindliche Halbleiterschichtbereiche aufweist, in denen Photonen mit jeweils unterschiedlichen Energien absorbierbar sind, die in den Halbleiterschichtbereichen vorhandene Ladungsträger derart optisch anregen, so daß ein Photostrom in den jeweiligen Halbleiterschichtbereichen in Abhängigkeit einer über Elektroden, die an der Halbleiterheterostruktur vorgesehen sind, anliegenden äußeren elektrischen Spannung generierbar ist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß der eine Halbleiterschichtbereich eine Photodiode und der andere ein Quantumwell-Intersubband-Photodetektor ist.

# Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, mit zwei spektralen Empfindlichkeitsbereichen

### Beschreibung

### Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf einen Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, der zwei spektrale Empfindlichkeitsbereiche aufweist. Die zwei spektralen Empfindlichkeitsbereiche resultieren aus aneinandergrenzenden Halbleiterschichtbereichen, in denen Photonen mit jeweils unterschiedlichen Energien absorbierbar sind. Die Photonen regen in den Halbleiterschichtbereichen vorhandene Ladungsträger derart optisch an, so daß in Abhängigkeit einer äußeren elektrischen Spannung, die über Elektroden, die an der Halbleiterschichtstruktur vorgesehen sind, ein Photostrom generierbar ist.

#### Stand der Technik

Auf dem Gebiet der Halbleiter-Strahlungsdetektoren sind zum einen Photodioden bekannt mit herkömmlichen p-i-n-Übergängen auch sogenannte Quantumwell-Intersubband-Photodetektoren (QWIP), deren spektrale Empfindlichkeitseigenschaften durch entsprechende Wahl von Materialschichtsystemen, Schichtdickenparameter sowie der Wahl von noder p-Dotierungen eingestellt werden können. Herkömmliche Photodioden weisen spektrale Empfindlichkeiten im sichtbaren bis in den nahen infraroten Spektralbereich auf. Je nach Materialwahl können sie jedoch auch Wellenlängen im µm-Bereich detektieren. Die sogenannten Quantumwell-Intersubband-Photodetektoren weisen an sich spektrale Empfindlichkeitsbereiche im längerwelligen Spektralbereich auf,

BERICHTIGIES BLATT (REGEL 91)

ISA/EP

BNSDOCID: <WO\_\_\_\_\_9717719A2\_I\_>

vorzugsweise im Bereich zwischen 3 und 20  $\mu m$ -Bereich, welche sich durch die Wahl der Material- und Schichtdik-kenparameter einstellen lassen.

Neben der Leistungssteigerung und Optimierung einzelner Strahlungdetektoren werden Kombinationen aus Strahlungsdetektoren untersucht, mit denen es möglich ist elektromagnetische Strahlung mit verschiedenen Wellenlängen zu erfassen. Es sind sogenannte Zweifarbendetektoren bekannt, die beispielsweise in der Thermographie sowie für die optische Diskriminierung bestimmter Objekte innerhalb des von dem Strahlungsdetektor erfaßten Aufnahmefeldes verwendet werden.

In dem Artikel von A. Köck et al.: "Double wavelength selective GaAs/AlGaAs infrared detector device", Appl. Phys. Lett. 60, 2011 (1992) wird die Kombination zweier QWIP-Halbleiterstrukturen mit unterschiedlichen Detektionswellenlängen vorgeschlagen. Das in diesem Artikel vorgestellte 2-stufige QWIP-System besteht aus jeweils alternierenden GaAs/AlGaAs-Schichtabfolgen.

Zur unterschiedlichen spektralen Empfindlichkeitseinstellung werden Quantumwell-Strukturen verwendet, die sich durch die Dimensionierung der für die Quantumwell-Struktur charakteristischen Barrierenhöhe bzw. Bandabstand sowie Topfbreite bzw. Schichtdicke unterscheiden. Die für die Detektion unterschiedlicher Wellenlängen konditionierten QWIP-Strukturen sind jedoch durch eine zusätzliche dotierte Kontaktschicht voneinander getrennt. Die auf diese Weise erreichbare physikalische Separierung hat zwar den Vorteil, daß beide QWIP-Strukturen getrennt voneinander auf ihre jeweilige Arbeitswellenlänge optimiert werden können, doch haftet dieser Anordnung der Nachteil an, daß

durch die Separierung für die Spannungsversorgung wenigstens eine zusätzliche Elektrode mehr erforderlich ist.

Aus Rationalisierungsgründen hat man daher versucht, die in der vorstehend genannten Literaturstelle beschriebene Detektorstruktur mit nicht angeschlossener, zusätzlicher Elektrode zu betreiben (siehe hierzu den Beitrag von K. L. Tsai, et al. "Two-color infrared photodetector using GaAs/AlGaAs and strained InGaAs/AlGaAs multiquantum wells", Appl. Phys. Letter 62, 3704, (1993)). Beim Betrieb derartiger Detektorstrukturen hat sich herausgestellt, daß die relative Empfindlichkeit bezüglich der beiden Arbeitswellenlängen durch Anlegen einer geeigneten elektrischen Spannung abstimmbar ist. Jedoch besteht der Nachteil, daß sich die elektrisch in Serie geschalteten Einzeldetektoren gegenseitig in ihrer Arbeitsweise beeinflussen. Je nach Anlegen einer äußeren Spannung kann die Photoempfindlichkeit eines der beiden kombinierten Detektoren erhöht werden, wobei die Empfindlichkeit des anderen Detektors abgksenkt ist. Das gesamte Rauschverhalten der Detektorkombination wird insbesondere durch den jeweils nicht an der Photodetektion beteiligten Detektorteil mitbestimmt, so daβ das mit dieser Detektorstruktur erzielbare Signal- zu Rauschverhältnis verhältnismäßig schlecht ist.

Ferner ist ein Zweifarbendetektor aus einem Beitrag von K. Kheng et al. "Two-color GaAs/(AlGa)As quantum well infrared detector with voltage-tunable spectral sensitivity at 3-5 and 8-12  $\mu$ m", Appl. Phys. Letter 61, 666 (1992), bekannt, der auf einer einzigen QWIP-Struktur mit zwei möglichen Intersubband-Übergängen, bei einer Wellenlängen von 5 $\mu$ m und 10 $\mu$ m, beruht. Die Auswahl der Arbeitswellenlänge wird dadurch ermöglicht, daß der 5 $\mu$ m-Übergang ein photovoltaisches und der 10 $\mu$ m-Übergang ein photoleitendes Ver-

halten zeigt. Auch hier besteht der prinzipielle Nachteil,

daβ das Rauschverhalten auch bei kürzeren Arbeitswellenlängen durch das mit der längerwelligen Detektion assoziierte Rauschen bestimmt wird.

Schließlich sind elektrisch abstimmbare Zweifarbendetektoren bekannt, die durch die Kombination zweier gegeneinander geschalteter p-i-n-Photodioden gebildet sind (siehe hierzu den Beitrag von M.P. Reine et al. "Independently accessed back-to-back HgCdTe photodiodes: A new dual-band infrared detector", J. Electronic Mater. 24, 669 (1995).

#### Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, der zwei aneinandergrenzende, in unterschiedlichen spektralen Bereichen empfindliche Halbleiterschichtbereichen aufweist, in denen Photonen mit jeweils unterschiedlichen Energien absorbierbar sind, die in den Halbleiterschichtbereichen vorhandene Ladungsträger derart optisch anzegen, so daß ein Photostrom in den jeweiligen Halbleiterschichtbereichen in Abhängigkeit einer über Elektroden, die an der Halbleiterheterostruktur vorgesehen sind, anliegenden äußeren elektrischen Spannung generierbar ist, derart weiterzubilden, daβ die spektralen Empfindlichkeitsbereiche bei der Halbleiterschichtstrukturen ohne nachhaltige Beeinflussung des Gesamt-Rauschverhaltens des Zweifarbendetektors getrennt voneinander einstellbar sind. Insbesondere soll das Rauschverhalten des Zweifarbendetektors durch das Rauschen des jeweils aktiven Einzeldetektors dominiert werden. Ferner sollen die spektralen Empfindlichkeitsbereiche beider Halbleiterschichtdetektoren weitgehend unabhängig

voneinander eingestellt und optimiert werden können. Die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Den Erfindungsgedanken vorteilhaft ausgestaltende weitere Ausführungsformen sind in den Ansprüchen 2ff. angegeben.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, einen Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 derart auszugestalten, so daß die
beiden aneinandergrenzenden, sich in ihren spektralen
Empfindlichkeitsbereichen unterscheidenden Halbleiterschichtbereichen aus der Kombination einer Photodiode und
einem Quantumwell-Intersubband-Photodetektor besteht.
Durch die erfindungsgemäße Kombination einer Photodiode
mit einer QWIP-Struktur ist es im Unterschied zu den bisherigen Ansätzen zur Realisierung elektrisch abstimmbarer
Zweifarbendetektoren gelungen, daß das Rauschverhalten des
erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors durch das Rauschen
des jeweils aktiven Einzeldetektors bestimmt wird.

Vorzugsweise werden die in ihrem Aufbau unterschiedlichen Einzeldetektoren derart auf einem Grundsubstrat aufgebracht, so daß mit den Mitteln epitaktischer Abscheideverfahren, vorzugsweise dem Molekularstrahlepitaxie-Verfahren, die Schichtenfolge einer p-i-n-Photodiode auf einem Grundsubstrat abgeschieden wird, über den in unmittelbarer Abfolge die Schichtenfolge eines Quantumwell-Intersubband-Photodetektor aufgebracht wird. Überdies werden wenigstens zwei Elektroden vorgesehen, von denen die eine mit dem der QWIP-Struktur gegenüberliegenden Kontaktschicht der Photodiode und die andere Elektrode mit der obersten Deckschicht der QWIP-Struktur kontaktiert wird.

Bei Anlegen einer äußeren elektrischen Spannung an die Elektroden derart, daß sich die p-i-n-Photodiode in Durch-laßrichtung befindet, ist die spektrale Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors durch den Halb-leitersschichtbereich der QWIP-Struktur vorgegeben. Der Grund hierfür liegt darin, daß die Photodiode, die in Durchlaßrichtung betrieben wird, einen vernachlässigbaren differentiellen Innenwiderstand aufweist, so daß sie die Empfindlichkeit der aktiven QWIP-Struktur nicht nachhaltig beeinflußt.

Wird hingegen die äußere Spannung derart angelegt, daß sich die Photodiode in Sperrichtung befindet, so bestimmt sich die Empfindlichkeit des gesamten Zweifarbendetektors einzig und allein durch die Photodiode. Dies liegt daran, daß die Photodiode einen extrem hohen Dunkelwiderstand aufweist, gegenüber dem der differentielle Innenwiderstand der QWIP-Struktur vernachlässigt werden kann.

## Kurze Beschreibung der Zeichnung

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispieles unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben. Es zeigen:

- Fig. la, b Bänderdiagramm eines erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors in zwei unterschiedlichen Betriebszuständen,
- Fig. 2 Abhängigkeitsdiagramm der Detektorempfindlichkeit im Verhältnis zur äuβeren, angelegten Spannung.

Darstellung von Ausführungsbeispielen Aus Figur 1 sind in den Teilfiguren a und b jeweils die

Bänderschema einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors dargestellt. Die in den Teilfiguren sich gegenüberliegenden Linienzüge entsprechen jeweils dem Valenz- (VB) und dem Leitungsband (LB).

Die Schichtabfolge ist dabei derart gewählt, daß beginnend mit dem linken Rand auf einer Grundsubstratschicht, die aus GaAs besteht eine p-dotierte GaAs-Schicht (1) aufgebracht ist, die zugleich den p-Bereich der p-i-n-Photodiode darstellt. Im übrigen sind alle weiteren Schichtenfolgen mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie aufeinander aufgebracht. Der für eine Photodiode charakteristische intrinsische (i) Bereich weist eine Vielzahl, dünner, alternierender InGaAs-Schichten (2) in Abfolge mit GaAs-Schichten (3) auf. Hierbei entsprechen die Schichten mit geringeren Bandabständen den Bereichen der InGaAs-Schichten, wohingegen die Schichtbereiche größerer Bandabstände GaAs enthalten. Die derart ausgebildete i-Schicht dient insbesondere der Erweiterung des Empfindlichkeitsbereiches zu Wellenlängen hin, für die das GaAs-Substrat transparent ist. Auf die in dem i-Bereich sogenannte abgetragene Multiquantumwell-Struktur ist eine n-dotierte GaAs-Schicht (4) abgeschieden. Sie stellt zugleich auch den n-Bereich der p-i-n-Photodiode dar. Unmittelbar auf die n-Schicht ist eine Quantumwell-Intersubband-Struktur aufgebracht, die Schichtabfolgen aus AlGaAs (5) und GaAs (6) aufweist. Bereiche mit größerem Bandabstand entsprechen den AlGaAs-Schichten, wohingegen die dazwischen liegenden Bereiche mit jeweils kleinerem Bandabstand aus ndotierten GaAs bestehen. Als die Quantum-Intersubband-Struktur abschließende Deckschicht wird eine n-dotierte GaAs Schicht verwendet.

Die Quantumwell-Struktur ist dabei derart dimensioniert, daß die in den Potentialtöpfen befindlichen Ladungsträger L quantisierte Zustände einnehmen und daß die Barrierenhöhe, die durch den großen Bandabstand in den AlGaAs-Schichten bestimmt sind, ein Durchtunneln der Ladungsträger von einem zum anderen Potentialtopf ausschließen.

Die erfindungsgemäße Kombination aus einer Photodiode und einer QWIP-Struktur ist gemäß Ausführungsbeispiel der Figur 1 wie dort angegeben mit den Elektroden El, E2 und E3 versehen. Die Elektrode E2, die vorzugsweise auf dem n-Bereich der Photodiode aufgebracht ist, ist als floatende Elektrode ausgeführt.

über die Elektroden El und E2 wird eine äußere Spannung angelegt, die im Fall a) derart gewählt ist, daß sich die Photodiode in Durchlaßrichtung befindet. Unter diesen Spannungsverhältnissen wird das Bänderschema der QWIP-Struktur aufgrund des äußeren, bestehenden elektrischen Feldes derart verbogen, daß aufgrund optischer Anregung die in den unteren Intersubbändern befindlichen Elektronen in obere, nicht eingezeichnete Zustände angeregt werden, die in der Nähe bzw. oberhalb der Ladungsbandkante liegen. Durch optische Anregung können derartige Ladungsträger zum Teil auch ins Kontinuum, d.h. über die Leitungsbandkantenenergie, gehoben werden, so daß sie aufgrund des äußeren elektrischen Feldes sofort seitlich abgezogen werden und auf diese Weise zum Photostrom beitragen können.

Der Betriebszustand des Zweifarbendetektors gemäß Figur la stellt den Fall dar, in dem der spektrale Empfindlichkeitsbereich der QWIP-Struktur überwiegt, wodurch der sich bildende Photostrom einzig und allein aus Ladungsträgern zusammensetzt, die aufgrund von Intersubbandabsorptions-

prozessen herrühren.

Wird hingegen die äußere Spannung derart angelegt, daß die Photodiode in Sperrichtung gepolt ist, so werden die innerhalb der i-Schicht der Photodiode generierten Ladungsträger aufgrund optischer Absorption durch das innerhalb der i-Schicht vorherrschende elektrische Feld aufgetrennt und tragen auf diese Weise zum Photostrom bei.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt beim Betrieb des erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors besteht darin, daß das Rauschverhalten des Gesamtdetektors jeweils von dem Teil des Detektors bestimmt ist, in dem der jeweilige Photostrom generiert wird. Dies liegt insbesondere darin, daß die in Sperrichtung gepolte Photodiode einen extrem hohen Dunkelwiderstand aufweist, gegenüber dem der differentielle Innenwiderstand der QWIP-Struktur vernachlässigt werden kann. Ebenso weist der differentielle Innenwiderstand der Photodiode, die in Durchlaßrichtung gepolt ist, einen derart kleinen Wert auf, so daß der Rauschanteil aus diesem Detektorbereich gegenüber dem Rauschanteil der aktiv betriebenen QWIP-Struktur durch geeignete Materialwahl vernachlässigt werden kann.

Vorzugsweise ist der Zweifarbendetektor, wie im angegebenen Beispiel gemäß Figur 1 derart auf zwei Wellenlängen zu optimieren, so daß längerwellige Strahlungsanteile von der QWIP-Struktur und kürzere Wellenlängenanteile von der p-in-Photodiode absorbiert werden.

Aus Figur 2 geht ein Diagramm hervor, aus dem das spektrale Empfindlichkeitsverhalten in Abhängigkeit der Photonenenergie des in Figur 1 angegebenen Zweifarbendetektors bei zwei unterschiedlichen Spannungsverhältnissen dargestellt

ist. Die spektrale Empfindlichkeit ist in Ampere pro eingestrahlte Photonen-Leistung in Watt entlang der Ordinate dargestellt. Die Photonenenergien sind an der Abszisse aufgetragen.

Bei einer äußeren Spannung von 2 Volt in Durchlaßrichtung bezüglich der Photodiode beträgt die spektrale Empfindlichkeit in der QWIP-Struktur 0,5 A/W bei einer Photonenenergie von 153 meV.

Wird hingegen eine Bias-Spannung von 1 Volt in Sperrichtung bezüglich der Photodiode eingestellt, so ergibt sich im Bereich der Photodiode eine spektrale Empfindlichkeit von 0,18 A/W bei einer Photonenenergie von 1,47 eV.

Die mit dem erfindungsgemäßen Zweifarbendetektor gewonnenen Meßdaten entsprechen jeweils den Detektorempfindlichkeiten von an sich bekannten Einzeldetektoren, so daß gezeigt werden kann, daß die Kombination eines Strahlungsdetektors bestehend aus einer Photodiode und einem Quantumwell-Intersubband-Photodetektors ähnliche Detektionseigenschaften aufweist, wie es bei Einzeldetektoren in Alleinstellung der Fall ist.

Ferner geht aus Figur 2 im rechten unteren Teil des Diagramms hervor, daß durch Bestrahlung des Zweifarbendetektors von der Rückseite (back illum.), d.h. von Seiten des Grundsubstrates, der Empfindlichkeitsbereich bei etwa 1,5 eV abbricht, was mit der große Absorption durch das Grundsubstrat erklärbar ist. Im Gegensatz hierzu ist gestrichelt die spektrale Empfindlichkeit der Photodiode in Vorwärtsbestrahlung dargestellt, die erheblich über der Funktion der Rückwärtsbestrahlung liegt.

BERICHTIGTES BLATT (REGE: 91)

ISA/EP

PCT/DE96/01983

Neben der oben erwähnten konkreten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Zweifarbendetektors sind auch weitere Materialkombinationen bzw. Dotierungsmöglichkeiten denkbar. So können ebenso n-i-p-Photodioden verwendet werden und mit einer entsprechend p-dotierten Quantumwell-Struktur kombiniert werden. Ebenso sind invertierte Schichtreihenfolgen denkbar, bei denen zuerst die QWIP-Struktur und danach erst die Schichten der Photodiode auf dem Substrat abgeschieden werden. Zusätzliche Ausgestaltungen ergeben sich beispielsweise bei der Verwendung eines p-dotierten Quantumwell-Intersubband-Photodetektors, d.h. eine QWIP-Struktur mit p-dotierten Quantenwell-Schichten und einem p-leitenden Kontakt.

Desweiteren ergeben sich Alternativen zu dem oben beschriebenen Materialsystem AlGaAs/GaAs/InGaAs. So bietet es sich an auf einem InP-Substrat als QWIP-Struktur eine Vielfachschichtabfolge bestehend aus InGaAs/InAlAs an die Gitterkonstante des Substrat-Kristalls angepaßt bzw. leicht verspannt auf dem Grundsubstrat abzuscheiden. Ferner ist als Photodiodenmaterial InGaAs zu wählen.

Alternativ dazu kann auf einem GaSb-Substrat als QWIP-Struktur eine Vielfachschichtabfolge bestehend aus GaSb/AlGaSb abgeschieden werden, über das entweder als Photodiodenschicht InAs oder ein Übergitter bestehend aus GaSb-InAs oder bestehend AlGaSb/InGaSb abgeschieden werden kann.

Die durch Einsatz unterschiedlicher Materialien sowie geeignete Wahl von Schichtparametern und Dotierungstypen können Zweifarbendetektoren unter Verwendung der erfindungsgemäßen Kombination aus einer Photodiode und einer QWIP-Struktur beliebig konditioniert werden, so daß beide

Detektorbereiche getrennt voneinander auf jeweils unterschiedliche spektrale Empfindlichkeitsbereiche optimiert werden können.

Als weitere vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektors wird ein üblicherweise in Verbindung mit QWIP-Detekoren verwendetes Beugungsgitter eingesetzt, das auf bzw. unter die Detektorstruktur aufgebracht wird. Die Vorteile eines derartigen Gitters rühren daher, daß aufgrund der Polarisationsauswahl-regeln für Intersubbandübergänge das einfallende Licht eine Komponente des elektrischen Feldvektors entlang der Wachstumrichtung des Halbleitergitters aufweisen muß. Dies bedeutet, daß die Ausbreitungsrichtung des Lichtes innerhalb der Detektorstruktur senkrecht bzw. schräg zur Wachstumsrichtung erfolgen soll. Um dieser Forderung besser nachkommen zu können, werden der auf Struktur einfallende Strahlungsanteil bzw. der gegenüber der beleuchteten Seite des Detektors reflektierte Anteil der Strahlung, der im spektralen Empfindlichkeitsbereich des Quantumwell-Intersubband-Photodetektors liegt, schräg zur Einfallsrichtung abbeugt.

Die erfindungsgemäßen Zweifarbendetektoren können im Einzelbetrieb sowie auch in einer Arrayanordnung betrieben werden. Typische laterale Abmessungen eines Einzeldetektors betragen (10 -1000  $\mu m)^2$  bei typischen Gesamtschichtdicken von wenigen  $\mu m$ . Insbesondere finden derartige Zweifarbendetektoren Einsatz in sogenannten Foca al-Plane-Array Kamerasystemen die beispielsweise zur Thermographie eingesetzt werden.

### <u>Patentansprüche</u>

- 1. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, der zwei aneinandergrenzende, in unterschiedlichen spektralen Bereichen empfindliche Halbleiterschichtbereichen aufweist, in denen Photonen mit jeweils unterschiedlichen Energien absorbierbar sind, die in den Halbleiterschichtbereichen vorhandene Ladungsträger derart optisch anregen, so daß ein Photostrom in den jeweiligen Halbleiterschichtbereichen in Abhängigkeit einer über Elektroden, die an der Halbleiterheterostruktur vorgesehen sind, anliegenden äußeren elektrischen Spannung generierbar ist, dadurch geken nzeich net, daß der eine Halbleiterschichtbereich eine Photodiode und der andere ein Quantumwell-Intersubband-Photodetektor ist.
- 2. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Quantumwell-Intersubband-Photodetektor neleitend ist und die Photodiode einen nedotierten Bereich aufweist, der an den Quantumwell-Intersubband-Photodetektor angrenzt, und daß zum Anlegen einer äußeren Spannung eine Elektrode am pedotierten Bereich der Photodiode und eine zweite Elektrode am Quantumwell-Intersubband-Photodetektor angebracht ist.

3. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daß der Quantumwell-Intersubband-Photodetektor pleitend ist und die Photodiode einen p-dotierten Bereich aufweist, der an den Quantumwell-IntersubbandPhotodetektor angrenzt, und daß zum
Anlegen einer äußeren Spannung eine Elektrode am ndotierten Bereich der Photodiode und eine zweite
Elektrode am Quantumwell-Intersubband-Photodetektor
angebracht ist.

- 4. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf einem Grundsubstrat zunächst die Schichtenabfolge einer Photodiode abgeschieden ist, auf der unmittelbar die Schichtenfolge eines Quantumwell-Intersubband-Photodetektor aufgebracht ist.
- 5. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß auf einem Grundsubstrat zunächst die Schichtenabfolge eines Quantumwell-Intersubband-Photodetektors abgeschieden ist, auf der unmittelbar die Schichtenfolge einer Photodiode aufgebracht ist.
- 6. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich che beider Bannung die spektralen Empfindlichkeitsbereiche beider Halbleiterschichtbereiche selktierbar sind.

7. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich hnet, daß die Photodiode eine p-i-n-Photodiode ist.

- 8. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich der p-i-n-Photodiode vorgesehen ist.
- 9. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeich net, daß die Photodiode aus folgenden Schichten zusammengesetzt ist:

p-Schicht: p-dotiertes GaAs

i-Schicht: InGaAs/GaAs abwechselnde Schichtenfolge

n-Schicht: n-dotiertes GaAs

und daß der unmittelbar auf die n-Schicht der Photodiode aufgebrachte Quantumwell-Intersubband-Photodetektor alternierende Schichten jeweils aus AlGaAs und GaAs aufweist.

10. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die für die Photoabsorption beitragenden Intersubbandabstände innerhalb des Quantumwell-Intersubband Photodetektors kleiner sind als die entsprechenden Bandabstände der Photodiode.

11. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich hnet, daß die Photodiode durch Anlegen einer äußeren Spannung in Durchlaßrichtung einen gegenüber dem Quantumwell-Intersubband-Photodetektor

vernachlässigbaren differentiellen Innenwiderstand aufweist.

12. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich hnet, daß die Photodiode durch Anlegen einer äußeren Spannung in Sperrichtung einen Dunkelwiderstand aufweist, gegenüber dem der differentiel-

le Innenwiderstand des Quantumwell-Intersubband-Photode-

tektors vernachlässigbar ist.

13. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die Photodiode einen kürzerwelligen und der Quantumwell-Intersubband-Photodetektor einen längerwelligen Empfindlichkeitsbereich aufweist.

14. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die einzelnen Schichtabfolgen der Photodiode und des Quantumwell-Intersubband-Photodetektors nacheinander epitaktisch auf einem Substrat aufgebracht sind.

15. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 14,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, da $\beta$  die zwei Halbleiterschichtbereiche folgende spektralen Empfindlichkeits-

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91)

**ISA/EP** 

### bereiche aufweisen:

- sichtbarer Spektralbereich oder nahes IR und  $3\text{-}5\mu\text{m}$  oder  $8\text{-}12~\mu\text{m}$  oder
- 3-5  $\mu$ m und 8-12  $\mu$ m.
- 16. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder 10 bis 15, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß auf einem InP-Substrat als Photodiodematerial InGaAs verwendbar ist und der Quantumwell-Intersubband-Photodetektor alternierende Schichten jeweils aus InGaAs und InAlAs aufweist.
- 17. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder 10 bis 15, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß auf einem GaSb-Substrat als Photodiodematerial InAs oder GaSb/InAs-Übergitter oder AlGaSb/InGaSb-Übergitter verwendbar ist und der Quantumwell-Intersubband-Photodetektor alternierende Schichten jeweils aus GaSb und AlGaSb aufweist.
- 18. Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß ein Beugungsgitter auf bzw. unter dem Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor vorgesehen ist, das den auf die Struktur einfallenden Strahlungsanteil bzw. den gegenüber der beleuchteten Seite des Detektors reflektierten Anteil der Strahlung, der im spektralen Empfindlichkeitsbereich des Quantumwell-Intersubband-Photodetektors liegt, schräg zur Einfallsrichtung abbeugt.

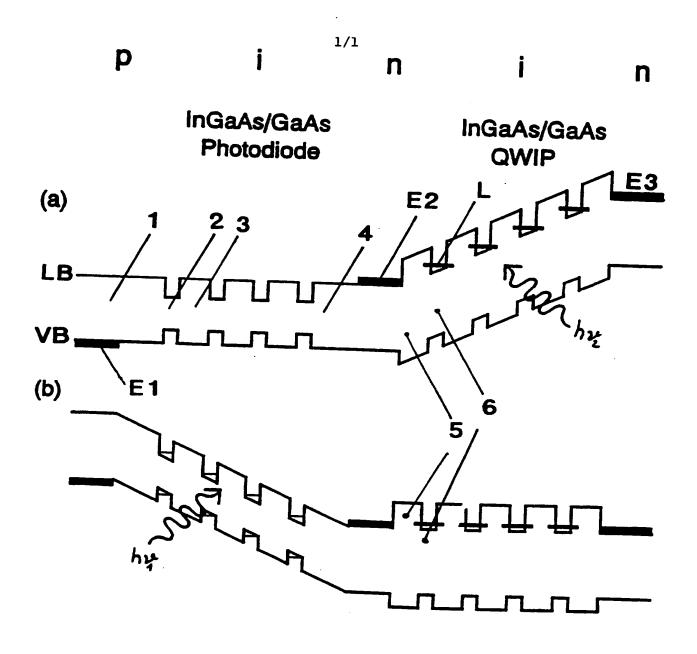
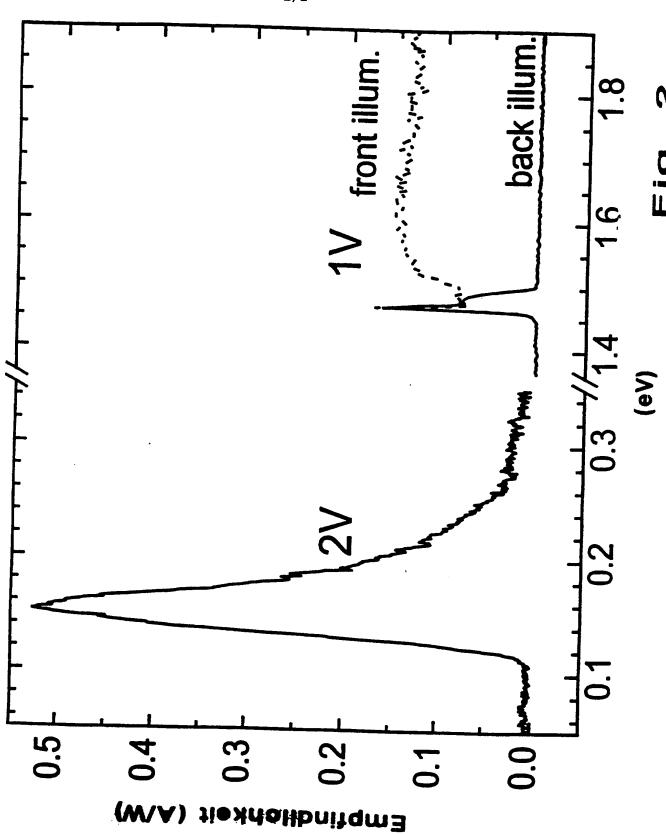


Fig. 1



## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 31/0352, 31/105

A3

- WO 97/17719 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer:
- (43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

15. Mai 1997 (15.05.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01983

- (22) Internationales Anmeldedatum: 16. Oktober 1996 (16.10.96)
- (30) Prioritätsdaten:

195 38 650.7

17. Oktober 1995 (17.10.95)

DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRAUN-HOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leonrodstrasse 54, D-80636 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHNEIDER, Harald [DE/DE]; Fichtenstrasse 26, D-79194 Gundelfingen (DE). SCHÖNBEIN, Clemens [DE/DE]; In den Weihermatten, D-79108 Freiburg (DE).
- (74) Anwalt: MUNICH, Wilhelm; Münich, Rösler, Steinmann, Wilhelm-Mayr-Strasse 11, D-80689 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, US, europäisches Patent (AT, BE. CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

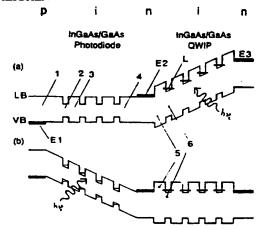
#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprücht zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt fall. Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen-3. Juli 1997 (03.07.97) berichts:

(54) Title: SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURE RADIATION DETECTOR, WITH TWO SPECTRAL SENSITIVITY REGION!

(54) Bezeichnung: HALBLEITERHETEROSTRUKTUR-STRAHLUNGSDETEKTOR, MIT ZWEI SPEKTRALEN **EMPFIND** LICHKEITSBEREICHEN



#### (57) Abstract

The invention relates to a semiconductor heterostructure radiation detector which has two adjacent semiconductor layer region sensitive in different spectral regions, in which photons each with different energies can be absorbed which optically excite charge carrie present in the semiconductor layer regions in such a manner that a photocurrent can be generated in each semiconductor layer region relation to an external electrical voltage applied via electrodes which are provided on the semiconductor heterostructure. The invention characterised in that the one semiconductor layer region is a photodiode and the other is a quantum well intersub-band photodetector.

#### (57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Halbleiterheterostruktur-Strahlungsdetektor, der zwei aneinandergrenzende, in unterschiedlichen spektrale Bereichen empfindliche Halbleiterschichtbereiche aufweist, in denen Photonen mit jeweils unterschiedlichen Energien absorbierbar sin die in den Halbleiterschichtbereichen vorhandene Ladungsträger derart optisch anregen, so daß ein Photostrom in den jeweilige Halbleiterschichtbereichen in Abhängigkeit einer über Elektroden, die an der Halbleiterheterostruktur vorgesehen sind, anliegenden äußen elektrischen Spannung generierbar ist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß der eine Halbleiterschichtbereich eine Photodiode u der andere ein Quantumwell-Intersubband-Photodetektor ist.

Inter vial Application No PC1/DE 96/01983

| A. CLASS<br>IPC 6  | IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L31/0352 H01L31/105   |   |   |
|--|--|---|---|
| According t  | to International Patent Classification (IPC) or to both national class   | sification and IPC  |   |
| B. FIELDS  | SEARCHED   |   |   |
| IPC 6  | ocumentation searched (classification system followed by classific HO1L  | ation symbols)  |   |
| Documenta  | tion searched other than minimum documentation to the extent tha   | t such documents are included in the fields so  | earched   |
| Electronic d   | iala base consulted during the international search (name of data b  | ase and, where practical, search terms used)  |   |
| C. DOCUM   | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |   |   |
| Category *   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the   | relevant passages   | Relevant to claim No.   |
| Y  | APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 56, no. 3, 15 January 1990, pages 227-229, XP000127387 TOKUDA Y ET AL: "DUAL-WAVELENGT QUANTUM WELL N-I-P-I-N PHOTODETE AN OPTICALLY BISTABLE ABRUPT ABSEDGE" see abstract; figure 2 see page 227, column 1, line 44 2, line 16                                | CTOR USING<br>ORPTION   | 1-9,<br>11-14   |
| X Furt   | ner documents are listed in the continuation of box C.   | X Patent family members are listed in   | n annex.  |
| 'A' docume consider in filing d'L' docume which in citation 'O' docume other in 'P' docume later the | int which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another is or other special reason (as specified) interfering to an oral disclosure, use, exhibition or means interfering to the international filing date but an the priority date claimed | To later document published after the inter- or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc  "Y" document of particular relevance; the carnot be considered to involve an inv- document is combined with one or in- ments, such combination being obvious in the art.  "&" document member of the same patent if | h the application but cory underlying the claimed invention be considered to usument is taken alone claimed invention ventive step when the ore other such docust to a person skilled |
|  | May 1997   | Date of mailing of the international sea  | rch report  |
| Name and m   | European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016   | Authonzed officer Visscher, E   |   |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

2

Inter mal Application No PCI/DE 96/01983

| Category . | LEGON) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |                       |
|------------|--|-----------------------|
| Category   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
| Y          | APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 62, no. 26, 28 June 1993, pages 3504-3506, XP000382506 TSAI K L ET AL: "TWO-COLOR INFRARED PHOTODETECTOR USING GAAS/ALGAAS AND STRAINED INGAAS/ALGAAS MULTIQUANTUM WELLS" cited in the application see abstract; figures 1,2   | 1-9,<br>11-14         |
| A          | US 5 023 685 A (BETHEA CLYDE G ET AL) 11 June 1991 see abstract; figures 2,3,7 see column 3, line 45 - line 54 see column 4, line 22 - line 49 see column 4, line 59 - line 69 see column 5, line 7 - line 11  | 1-17                  |
| A          | PROCEEDINGS OF THE SPIE, vol. 2274, 24 July 1994, pages 117-125, XP000646263 WILSON J A ET AL: "INTEGRATED TWO-COLOR DETECTION FOR ADVANCED FPA APPLICATIONS" see abstract see figure 1 see page 118, line 6 - line 17   | 1,6,11,               |
| A          | IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 32, no. 3B, August 1989, page 270/271 XP000029855 "TYPE II SUPERLATTICE INFRARED PHOTODETECTOR" see the whole document   | 1,7-9,<br>16,17       |
| X,P        | APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 68, no. 13, 25 March 1996, pages 1832-1834, XP000582387 SCHNEIDER H ET AL: "VOLTAGE-TUNABLE TWO-COLOR DETECTION BY INTERBAND AND INTERSUBBAND TRANSITIONS IN A P-I-N-I-N STRUCTURE" see the whole document   | 1-18                  |
| A          | APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 60, no. 16, 20 April 1992, pages 2011-2013, XP000277832 KOECK A ET AL: "DOUBLE WAVELENGTH SELECTIVE GAAS/ALGAAS INFRARED DETECTOR DEVICE" cited in the application see abstract; figure 1 see page 2011, column 1, line 19 - column 2, line 4 see page 2012, column 1, line 10 - line 47 | 1,7-9,18              |

2

Inter anal Application No
PCI/DE 96/01983

| Category * | tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| \          | APPLIED PHYSICS LETTERS,  | 1,15                  |
|            | vol. 61, no. 6, 10 August 1992,<br>pages 666-668, XP000290126   |                       |
|            | KHENG K ET AL: "TWO-COLOR GAAS/(ALGA)AS   |                       |
|            | QUANTUM WELL INFRARED DETECTOR WITH VOLTAGE-TUNABLE SPECTRAL SENSITIVITY AT   |                       |
|            | 3-5 AND 8-12 UM"  |                       |
|            | <pre>cited in the application see abstract; figure 1</pre>  |                       |
|            | see page 666, column 1, line 1 - line 21  |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
| İ          |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
| ļ          |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
|            |   |                       |
| 1          |   | 1                     |

2

Form PCT/ISA/210 (continuation of second short) (July 1992)

Inter and Application No PCI/DE 96/01983

| Patent document cited in search report | Publication<br>date | Patent family member(s)  | Publication date   |
|--|---------------------|--|--|
| US 5023685 A                           | 11-06-91            | CA 1314614 A DE 68916867 D DE 68916867 T EP 0345972 A ES 2056218 T JP 2043777 A JP 7066980 B | 16-03-93<br>25-08-94<br>22-12-94<br>13-12-89<br>01-10-94<br>14-02-90<br>19-07-95 |

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

Interr nales Aktenzeichen PC1/DE 96/01983

| A. KLASSI<br>IPK 6   | FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L31/0352 H01L31/105   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen KI<br>RCHIERTE GEBIETE  | assifikation und der IPK  | ·   |
| J. 115 111   | ter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol HOIL  | olc )   |   |
|  | te aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veröffentlichungen, so   |   |   |
| Während de   | r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N   | arne der Datenbank und evu. verweitete  | suche grint)  |
| C. ALS WE  | ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN   |   |   |
| Kategone*  | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab   | oe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr.  |
| Y  | APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 56, Nr. 3, 15.Januar 1990, Seiten 227-229, XP000127387 TOKUDA Y ET AL: "DUAL-WAVELENGTH QUANTUM WELL N-I-P-I-N PHOTODETEC AN OPTICALLY BISTABLE ABRUPT ABSO EDGE" siehe Zusammenfassung; Abbildung siehe Seite 227, Spalte 1, Zeile Spalte 2, Zeile 16   | CTOR USING DRPTION  | 1-9.<br>11-14   |
|  | ere Veröffentlichungen and der Fortsetzung von Feld C zu<br>ehmen   | X Siehe Anhang Patentfamilie  |   |
| "A" Veröffe aber nu "E" älteres: Anmel "L" Veröffe scheine andere soll od ausgeft "O" Veröffe eine B "P" Veröffe dem b | entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, sicht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geergnet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer in im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ührt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | kann nicht als auf erfinderischer Tätig<br>werden, wenn die Veröffendischung mi<br>Veröffendischungen dieser Kategone is<br>diese Verbindung für einen Fachmann<br>& Veröffendischung, die Mitglied derselb | nt worden ist und mit der ur zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung, die beanspruchte Erfindung ichtung nicht als neu oder auf achtet werden utung, die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und in naheliegend ist ein Patentfamilie ist |
|  | Abschlusses der internationalen Recherche  5. Mai 1997  | Absendedatum des internationalen Re   |   |
| Name und 8   | Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax (+31-70) 340-3016  | Bevollmächtigter Bediensteter Visscher, E   |   |

Formbistt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

2

Inter vales Aktenzeichen
PC1/DE 96/01983

| C.(Fortsetz | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  | PC1/DE 90/01963                 |
|-------------|--|---------------------------------|
| Kategone    |  | menden Teile Betr. Anspruch Nr. |
| Υ           | APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 62, Nr. 26, 28.Juni 1993, Seiten 3504-3506, XP000382506 TSAI K L ET AL: "TWO-COLOR INFRARED PHOTODETECTOR USING GAAS/ALGAAS AND STRAINED INGAAS/ALGAAS MULTIQUANTUM WELLS" in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1,2  | 1-9,<br>11-14                   |
| A           | US 5 023 685 A (BETHEA CLYDE G ET AL) 11.Juni 1991 siehe Zusammenfassung; Abbildungen 2,3,7 siehe Spalte 3, Zeile 45 - Zeile 54 siehe Spalte 4, Zeile 22 - Zeile 49 siehe Spalte 4, Zeile 59 - Zeile 69 siehe Spalte 5, Zeile 7 - Zeile 11   | 1-17                            |
| A           | PROCEEDINGS OF THE SPIE, Bd. 2274, 24.Juli 1994, Seiten 117-125, XP000646263 WILSON J A ET AL: "INTEGRATED TWO-COLOR DETECTION FOR ADVANCED FPA APPLICATIONS" siehe Zusammenfassung siehe Abbildung 1 siehe Seite 118, Zeile 6 - Zeile 17  | 1,6,11,                         |
| A .         | IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN,<br>Bd. 32, Nr. 3B, August 1989,<br>Seite 270/271 XP000029855 "TYPE II<br>SUPERLATTICE INFRARED PHOTODETECTOR"<br>siehe das ganze Dokument   | 1,7-9,<br>16,17                 |
| (, P        | APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 68, Nr. 13, 25.März 1996, Seiten 1832-1834, XP000582387 SCHNEIDER H ET AL: "VOLTAGE-TUNABLE TWO-COLOR DETECTION BY INTERBAND AND INTERSUBBAND TRANSITIONS IN A P-I-N-I-N STRUCTURE" siehe das ganze Dokument  | 1-18                            |
|             | APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 60, Nr. 16, 20.April 1992, Seiten 2011-2013, XP000277832 KOECK A ET AL: "DOUBLE WAVELENGTH SELECTIVE GAAS/ALGAAS INFRARED DETECTOR DEVICE" in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung; Abbildung 1 siehe Seite 2011, Spalte 1, Zeile 19 - Spalte 2, Zeile 4 siehe Seite 2012, Spalte 1, Zeile 10 - Zeile 47 | 1,7-9,18                        |

2

Inter males Aktenzeichen
PC1/DE 96/01983

|           |  |             | 96/01983          |  |
|-----------|--|-------------|-------------------|--|
|           | Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  tegone' Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.   |             |                   |  |
| Kategone' | Bezeichnung der Verolientlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom   | menuen reic | ocu. Amprucii Nr. |  |
| Α         | APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 61, Nr. 6, 10.August 1992, Seiten 666-668, XP000290126 KHENG K ET AL: "TWO-COLOR GAAS/(ALGA)AS QUANTUM WELL INFRARED DETECTOR WITH VOLTAGE-TUNABLE SPECTRAL SENSITIVITY AT 3-5 AND 8-12 UM" in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung; Abbildung 1 siehe Seite 666, Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 21 |             | 1,15              |  |
|           |  |             |                   |  |
|           |  |             |                   |  |

2

Formblatt PCT/ISA/210 (Foruetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Inter nales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01983

| Im Recherchenbericht       | Datum der        | Mitglied(er) der   | Datum der  |
|----------------------------|------------------|--|--|
| ingeführtes Patentdokument | Veröffentlichung | Patentfamilie  | Veröffendichung  |
| US 5023685 A               | 11-06-91         | CA 1314614 A DE 68916867 D DE 68916867 T EP 0345972 A ES 2056218 T JP 2043777 A JP 7066980 B | 16-03-93<br>25-08-94<br>22-12-94<br>13-12-89<br>01-10-94<br>14-02-90<br>19-07-95 |

Formblatt PCT/ISA/218 (Anhang Patent/amilia)(Juli 1992)